

AVVISO DI TRASPARENZA

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO EX ART. 76 COMMA 4 LETT. B) PER LA FORNITURA DI N°DUE CAMERE DI ATTACCO PER PROCESSI DRY ETCHING PER IL POTENZIAMENTO DELLA MICRO NANO FACILITY NELL'AMBITO DEL PROGETTO IPCEI MICROELETTRONICA 2 MC2 - PNRR M4C2-I2.1 e M2C2-I5.2 Prog. n. IPCEI-M2_0000006
CUP: C63C23001090006 – CIG BAC6A7FEE2

Si avvisa che, con determinazione n. 83 del 04.03.2026 è stato autorizzato l'esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 76, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento della fornitura di due camere per processi dry etching, come previsto nel Progetto finanziato con fondi IPCEI MICROELETTRONICA 2 – MC2, nell'ambito del Progetto IPCEI Microelettronica 2 MC2 finanziato con fondi PNRR M4C2-I2.1 e M2C2-I5.

In particolare, la fornitura ha ad oggetto una camera di dry etching per la definizione di materiali dielettrici su substrati di silicio (Si) e su carburo di silicio (SiC) e una seconda camera di attacco per la definizione di strutture metalliche sui substrati sopramenzionati. Entrambe le camere dovranno essere collegate a un reattore del tipo ICP-CVD per la deposizione di materiali dielettrici. L'integrazione dei tre sistemi summenzionati (uno di deposizione, uno di rimozione dielettrici e uno di deposizione metalli) permetterà alla Fondazione di disporre di una piattaforma unica e compatta per la diversificazione dei processi tecnologici all'interno della CR-MEMS e la realizzazione di dispositivi a semiconduttore, secondo le finalità di cui all'IPCEI Microelettronica 2 MC2.

L'importo complessivo posto a base di negoziazione è pari a euro 1.471.550,00 (unmilionequattrocentosettantunomilaecinquencinquantotto/00), oltre IVA di legge e oneri della sicurezza da interferenza pari a euro 300,00.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://fondkessler-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

La presente procedura è riservata all'operatore economico invitato dalla Fondazione: G. Gambetti Kenologia srl con sede legale in Via A Volta n. 27, 20083 Binasco (MI).

Il presente avviso viene pubblicato sul Profilo del Committente, in applicazione analogica dell'art. 50, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023.